PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

63-069255

(43)Date of publication of application: 29.03.1988

(51)Int.Cl.

H01L 23/30 COSG 59/32 CO8G 59/32 CO8G 59/62 CO8L 63/00

(21)Application number: 61-211649

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

10.09.1986

(72)Inventor:

NISHIKAWA AKIO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reliably operate a semiconductor device even if it is allowed to stand for a long time during high temperature and high moisture by covering and sealing a semiconductor element and parts of leads with resin composition containing multifunctional epoxy resin and terpene phenol resin.

CONSTITUTION: Terpene phenol resin is employed as a hardener of epoxy resin as means for improving the moisture resistance, such as hygroscopicity, permeability of cured resin. At least a semiconductor element and parts of leads are covered and sealed with resin composition containing at least multifunctional epoxy resin and terpene phenol resin. Further, the multifunctional epoxy resin uses epoxy oligomer in which tris-(hydroxyphenyl) methane is included as a base.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

This Page Blank (uspto)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

昭63-69255

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤ In	t_Cl_f	1	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(198	8)3月29日
Н 0)1 L	23/30		R - 6835 - 5F					
C	08 G	59/32	N H Q 1 0 2	A - 6561 - 4 J					
		59/62	NJS	6561 — 4 J					
C	18 L	63/00			審査請求	未請求	発明の数	1	(全5頁)

②特 顋 昭61-211649

20出 願 昭61(1986)9月10日

砂発 明 者 西 川 昭 夫 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

①出 阋 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砲代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明相

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

- 1.少なくとも、半導体素子とリード線の一部を、 少なくとも、多官能エポキシ樹脂と、テルベン マエノール樹脂とを含む樹脂組成物で、被覆、 封止成形したことを特徴とする半導体装置。
- 2. 前記多官能エポキシ樹脂が、トリスー(ヒドロキシフエニル)メタンをベースとしたエポキシオリゴマであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、耐湿性にすぐれたエポキシ樹脂組成物で、被覆封止した樹脂封止型半導体装置に関する。

(発明の背景)

従来、樹脂封止型半導体装置は、ノボラツク型 フエノール樹脂を硬化剤とするエポキン樹脂系組 成物で、被覆および/または封止成型とれている。しかし、樹脂封止型半導体装置の適用分野が拡大するに伴い、封止用樹脂組成物にも高性能化の受求が強まつており、特に、耐熱性、耐湿性の付与が緊急の凝凝となっている。封止用樹脂を硬化の付与は、が緊急したノボラツク型カール樹脂を硬化があるノボラック型があれてきた。砂糖に代る樹脂の検討については、必ずしも十分ではない。

(発明の目的)

本発明の目的は、高温高温中に長期間放置して も信頼性の高い動作が可能な樹脂封止型半導体装 置を提供することにある。

(発明の概要)

本発明は、樹脂硬化物の吸湿性、透湿性などの 耐湿性を改善する手段として、エポキシ樹脂の硬 化剤にテルペンフエノール樹脂を採用することに より達成されたものである。本発明の優要は、以 下の通りである。

- (1). 少なくとも、半導体素子とリード線の一部を、 少なくとも、多官能エポキシ樹脂と、テルペ ンフエノール樹脂とを含む樹脂組成物で、被 優、封止形成したことを特徴とする半導体装 電。
- (2). 多官能エポキシ樹脂が、トリスー (ヒドロキシフエニル) メタンをベースとしたエポキシオリゴマであることを特徴とする(1) の半導体装置。

である。

本発明で多官能エポキシ樹脂とは、例えば、ビスフエノールAのジグリシジルエーテル, ブタジエンジエポキシサイド, 3, 4ーエポキシシクロヘキシルメチルー(3, 4ーエポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート, ピニルシクロヘキサンジオキシド, 4, 4′ージ(1, 2エポキシエチル)ジフエニルエーテル, 4, 4′ー(1, 2エポキシエチル)ビフエニル, 2, 2ービス(3,

4-エポキシシクロヘキシル) プロパン、レゾル シンのジグリシジルエーテル, フロログルシンの ジグリシジルエーテル, メチルフロログルシンの ジグシジルエーテル, ピスー (2,3-エポキシ シクロペンチル) エーテル, 2-(3,4-エポ キシ) シクロヘキサンー5,5ースピロ (3,4 - エポキシ) - シクロヘキサン-m - ジオキサン, ピスー(3,4ーエポキシー6-メチルシクロヘ キシル) アジペート, N, N'-m-フェニレン ピス(4,5-エポキシ-1,2-シクロヘキサ ン)ジカルポキシイミドなどの二官能のエポキシ 化合物、パラアミノフエノールのトリグリシジル エーテル,ポリアリルグリシジルエーテル、1, 3,5-トリ(1,2-エポキシエチル)ベンゼ ン, 2, 2 ' 4, 4 ' ーテトラグリシドキシベン ソフエノン, テトラグリシドキシテトラフェニル エタン、フェノールホルムアルデヒドノポラツク のポリグリシジルエーテル, グリセリンのトリグ リシジルエーテル,トリメチロールプロバンのト リグリシジルエーテルなどの三官能以上のエポキ

シ化合物が用いられる。

また、本発明では、次式

で表わされるトリス (ヒドロキシフエニル) メタ ンペースのエポキシ化合物が、本発明の効果を発 握する上で有効である。

また、本発明では、テルペンフェノール樹脂と は、次式、

ンフエノール樹脂

および/または

並びに、樹脂とフェノール, クレゾール, キシレノール, レソルシン, フロログルシン, ピロガロール, ブロムフェノール, クロロフェノールなどのハロゲン化合物の少なくとも一種との共縮重合

特に、フェノールノボラック樹脂は、硬化樹脂の金属インサートに対する密着性、形成時の作業性などの点から、半導体封止用材料の硬化剤成分として、好適である。

樹脂組成物には、エポキシ化合物とノボラツク型フェノール樹脂の硬化反応を促進する効果が知られている公知の触媒を使用することが出来る。

このような触媒に、例えば、トリエタノールアミン、テトラメチルブタンジアミン、テトラメチルペキサンジアミン、トリエチレンジアミン、ジメチルアニリンなどの三級アミン、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノペタノールなどのオキンアルキルアミンやトリス(ジメチルアミノメチル)フエノール、Nーメチルモルホリンなどのアミン類がある。

また、セチルトリメチルアンモニウムブロマイド, セチルトリメチルアンモニウムクロライド, ドデシルトリメチルアンモニウムアイオダイド, トリメチルドデシルアンモニウムクロライド, ベ

物などがある。

これらのエポキシ樹脂組成物には硬化剤が併用 される。それらは、俎内弘著:エポキシ樹脂(昭 和49年9月発行) 109~149ページ、Lee. Neville 著:Epoxy Resins (Mc Grav-Hill Book Company Inc: New York, 1957年発行) 63~ 141ページ、P.E.Brunis著:Epoxy Resins Technology(Interscience Publishers.New York, 1968年発行) 45~111ページなどに記載 の化合物であり、例えば、脂肪族ポリアミン・芳 香族ポリアミン。第二および第三アミンを含むア ミン類。カルボン酸類,カルポン酸無水物類。脂 肪族および芳香族ポリアミドオリゴマーおよびポ リマー類、三フツ化ホウ素-アミンコンプレツク ス類、フェノール機脂、メラミン樹脂、ウレア樹 脂、ウレタン樹脂などの合成樹脂初期縮合物類、 その他、ジシアンジアミド,カルボン酸ヒドラジ ド。ポリアミノマレイミド類などがある。

この硬化剤は、用途、目的に応じて一種類以上 使用することが出来る。

ンジルジメチルテトラデシルアンモニウムクロライド、ペンジルメチルパルミチルアンモニウムクロライド、アリルドデシルトリメチルアンモニウムプロマイド、ペンジルジメチルステアリルアンモニウムグロライド、ペンジルジメチルテトラデシルアンモニウムアセテートなどの第四級アンモニウム塩がある。

また、2-エチルイミダゾール、2-ウンデシルイダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール、2-ペプタデシルイミダゾール、2-メチルー4-エチルイミダゾール、1-ブチルイミダゾール、1-プロピルー2-エチルイミダゾール、1-シアノエチルー2-フェチルイミダゾール、1-シアノエチルー2-フェニルイミダゾール、1-アジン-2-エチルイミダゾール、1-アジン-2-エチルイミダゾール、1-アジン-2-エチルイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなどのイミダゾールなど、トリフエニルホスホニウムテトラフエニルボスホニウムテトラフエニルホスホニウムテトラフエニルホスホニウムテトラフェニルホスホニウムテトラフェニルホスホニウムテトラ

エニルボレート,トリエチルアミンテトラフエニルボレート,N-メチルモルホリンテトラフェニルボレート,2-エチル-4-エチルイミダゾールテトラフエニルボレート,2-エチル-1,4 - ジメチルイミダゾールテトラフエニルボレートなどのテトラフエニルボロン塩などがある。

油脂社製) 70重量部、

硬化促進剤として、トリエチルアミンテトラフエニルボレート(TEA-K)3重量部、

カップリング剤として、エポキシシラン K B M 3 O 3 (信越化学社) 2 重量部、

難燃材として、付加型イミドコート赤リン5 重量部、

離型剤として、ステアリン酸カルシウム2重量 部、カルナパワツクス1重量部、

充填材として、溶融石英ガラス粉 7 5 重量パーセント、着色剤として、カーボンブラツク (キヤボツト社) 2 重量部、

添加剤として、重量部を配合した。

次いで、70-85℃の8インチニ本ロールで 7分間混練した後、租粉砕して半導体対止用樹脂 租成物を得た。

次いで樹脂組成物は、1 MビットD-RAMメモリLSIの素子100ケを充填した金型をセットしたトランスフア成形機により、180℃、70kg f/cd、1.5分の条件で成形された。

る。さらに、アンチモン、 類化合物、 臭素や塩素を含む公知の 難燃化剤を用いることが出来る。

本発明では、半導体装置を封止するための装置、 方法は特に限定されず、例えば、前述の成分から なる組成物をもつて、注型、トランスフア成形な ど公知の方法が適用できる。

なお、本発明に使用される金属キレート化合物と金属アルコレート系化合物とを成分とする組成物から形成された保護皮膜は、樹脂封止型のみでなく、ガラス融着セラミツク封止や半導体融着セラミツク封止など他の型の封止方式による半導体装置にも、同様に適用できる。

(実旅例)

次に実施例によつて説明する。

く実施例1>

エポキシ化合物として、トリス (ヒドロキシフエニルメタン) ベースの多官能エポキシ化合物、 XD-9035 (エポキシ当量225) 100重量部。

硬化剤として、テルペンフェノール樹脂(安原

得られた樹脂封止型半導体装置は、121℃、2気圧の過飽和水蒸気(プレツシヤ・クツカ釜)中に投入された後、所定時間各に取り出し、 LSIの電気的動作が正常であるか否かをチェツ

その結果、PCT2500時間経過後もLSIの不良率は0であり、300時間経過後11%の不良が発生した。

<実施例2~6>

クした.

多官能エポキシ化合物として、ノボラツク型フェノール樹脂のポリグリシジルエーテルEOCN-102S(日本化薬社製、エポキシ当量211、軟化点66.4℃)、レゾルシン変性ノボラツク型フェノール樹脂のポリグリシジルエーテル(油化シエルエポキシ社製、エポキシ当量182、軟化点60℃)、次式

特開昭63-69255 (5)

で表わされるY L - 9 3 1 (油化シエルエポキシ 社製、エポキシ当量 1 9 6、軟化点 8 8 ℃)、次 式

で表わされるRE-2 (油化シエルエポキシ社製、 エポキシ当量195、軟化点81℃)、

そして、

ジシクロペンタジエン・フエノリックポリマのポリグリシジエーテルDCE-400 (山陽国策パルプ社製、エポキシ当量310、軟化点55~80℃、数平均分子量800-1500)

	CH2	-сн-сн2
	þ	`o´
~~	C.F	H2

を、それぞれ個別に100重量部採取した。その他の配合成分は実施例1と同じくして、実施例1と同じ方法でLSI封止機を作成し、耐湿信頼性をチエツクした。結果を第1次に示す。

なお、比較例として、硬化剤として、ノボラツク型フェノール樹脂を55重量部、(テルペンフェノール樹脂の代り)配合した場合について併記した。

代理人 弁理士 小川勝男

比較夠	100					5.5			0	-	2 2	9 8	,	
9	7.0		30		30	30			0	0	0	0	4	10
2				100	7.0				0	0	0	7	2 3	ı
4			100		7.0				0	0	0	0	2	17
က		100			7.0				0	0	0	0	8	2.5
2	100				2.0				0	0	0	1	1.9	1
実施例	S				ル樹脂	ノール独脂	配袋斯袋	(%)	200	1000	1500	2000	2500	3000
	EOCN-102S	Y L - 9 3 1	R E – 2	DCE-4000	テルペンフエノール樹脂	ノボラツク型フエノール樹脂	LSIのAa配級斯線	故路本(%)			PCT放置	森西 (h)		
N N	田田	4 ∼ ₹	租业	校社 D	野ア		7	S	-	種の	92	\$TE	靈	#3

....s Page Blank (uspto)